

國立交通大學工學院專班半導體材料與製程設備學程 103 學年度第 2 學期課程計畫表

永課 久號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
	中 文	英 文(有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
ISE 5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						
ISE 5201	平面顯示材料及元件	Flat Panel Display Materials and Devices	選	3	3	林宏洲 T8918			IJK EF352			
ISE 5206	半導體材料分析	Materials Characterization for Semiconductors	選	3	3	張 立 T8627 潘扶民 T9241		IJK EF352				
ISE 5207	半導體微影、清洗、檢測 技術與設備	Semiconductor Lithography, Cleaning and Inspection	選	3	3	柯富祥 T9411	IJK EF352					

備註：

1. 碩士論文研究，限有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才可選修。
2. 上課教室：EE 為工程五館，EF 為工程六館。
3. 上課時間：IJK 為週一至週五晚上 6 點半至 9 點半，BCD 為每週六上午 9 點至 12 點

單位主管簽章：_____

院長簽章：_____